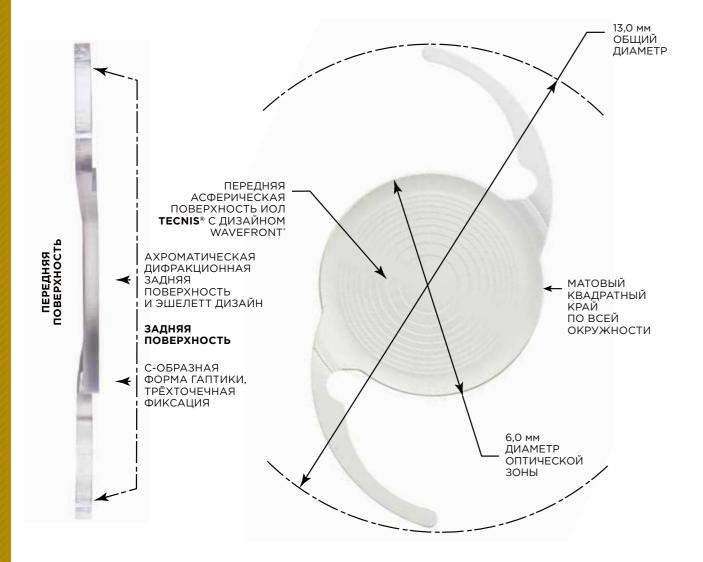


TECNIS Symfony®



ГИОЛ с увеличенной глубиной фокуса

	TECNIS SYMFONY®	
модель	ZXR00	
	TECNIS Symfony [®]	
Описание	 ИОЛ с увеличеннной глубиной фокуса для коррекции пресбиопии (EDOF - Extended Depth Of Focus) Запатентованный "эшеллет" дизайн для создания пролонгированного диапазона фокуса Запатентованная ахроматическая поверхность с дизайном волнового фронта для полного подавления сферических аббераций и увеличения контрастной чувствительности 	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	Общий диаметр: 13,0 мм Диаметр оптичесной части: 6,0 мм	
Оптическая часть	 Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром Число Аббе 55 Рефракционный индекс: 1,47 при 35 °С Однокомпонентный дизайн Двояковыпуклая Передняя асферическая поверхность с дизайном WAVEFRONT* по технологии волнового фронта Задняя ахроматическая дифракционная поверхность для усиления восприятия контрастности и эшелетт дизайн, который позволяет продлевать диапазон фокуса света Матовый квадратный оптический край PROTEC** по всей окружности ИОЛ Толщина по центру 0,7 мм (20,0 D) 	
Гаптическая часть	 Гидрофобный мягкий акрил с УФ-фильтром Трёхточечный дизайн фиксации TRI-FIX*** Офсетный дизайн гаптики С-образная форма Толщина 0,46 мм 	
Оптическая сила	От + 5,0 D до + 34,0 D с шагом в 0,5 D	
Поправочный коэффициент, (А-константа)	119,3 для оптической биометрии 118,8 для ультразвуковой биометрии	
Особенности	 Сферическая аберрация ИОЛ -0,27 полностью компенсирует положительную сферическую аберрацию роговицы +0,27 Запатентованная технология производственного процесса «алмазное криоточение» для минимизации эффекта «глистенинг» Имплантируется через инжектор UNFOLDER® Platinum и картридж UNFOLDER® Platinum Единая система доставки ИОЛ для всей платформы TECNIS® Имплантация через разрез 2,2 мм 	